

著者略歴

成田 史生 (なりた ふみお)

1969年 青森県生まれ
1998年 東北大学 大学院工学研究科 材料加工プロセス学専攻 博士課程修了
1998年 株式会社トーキン
1999年 東北大学 助手
現在 東北大学 教授(大学院環境科学研究科)
博士(工学)
専門 複合材料設計学
著書 楽しく学ぶ材料力学(朝倉書店)(共著)
楽しく学ぶ破壊力学(朝倉書店)(共著)
Piezoelectric Materials, Composites, and Devices
Fundamentals, Mechanics, and Applications(Elsevier)

川上 祥広 (かわかみ よしひろ)

1971年 秋田県出身
1993年 東北大学 工学部金属工学科 卒業
1993年 株式会社トーキン
2003~2007年 「ナノレベル電子セラミックス低温成形・集積化技術」(NEDO)のプロ
ジェクト研究員として産業技術総合研究所へ派遣
2017年 東北大学 大学院工学研究科 知能デバイス材料学専攻 博士課程修了
博士(工学)
2019年 公益財団法人 電磁材料研究所
現在に至る
専門 圧電セラミック材料, 厚膜工学
著書 エアロゾルデポジション法の基礎から応用まで(シーエムシー出版)(分担執筆)
エアロゾルデポジション法の新展開(シーエムシー出版)(分担執筆)

2024年12月31日 第1版発行

検印省略

圧電材料の基礎と応用
原理・構造・デバイス

著者 成田 史生
川上 祥広
発行者 内田 学
印刷者 山岡 影光

発行所 株式会社 内田老鶴堂 東京都文京区大塚3丁目34番3号
電話 (03)3945-6781(代)・FAX (03)3945-6782
<http://www.rokakuho.co.jp/> 印刷・製本/三美印刷 K.K.

Published by UCHIDA ROKAKUHO PUBLISHING CO., LTD.
3-34-3 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan

U. R. No. 686-1

ISBN 978-4-7536-5052-1 C3042 ©2024 成田史生, 川上祥広